

Internal Price List Per 1 Hour (NIS)

Item #	Tool/ Service	Price
2.1.86	FAB employee work (support by process engineer)	360
2.1.19	Design	330
2.1.5	Characterization\ report	330
Lithography Process Equipment		
2.1.4	FAB Clean Room Use	250
2.1.51	FAB2 Mask Aligner MA6	330
2.1.73	FAB2 MLA150 Maskless Aligner	455
2.1.56	FAB2 EBPG 5150	580
2.1.57	FAB (95/101) Beamer Genlsys	250
2.1.47	FAB2-Chemical Hood 1	250
2.1.53	FAB2-Chemical Hood 2	250
2.1.54	FAB2-Chemical Hood 3	250
2.1.55	FAB2-Chemical Hood 4	250
Cleaning Process Equipment		
2.1.44	FAB2 HMxSquare	330
2.1.43	FAB2 Plasma Asher	330
2.1.75	FAB1 Plasma Asher 100W	330
Deposition Process Equipment		
2.1.67	FAB1 ICP-CVD (PECVD)	415
2.1.36	FAB3 CVD/LPCVD	330
2.1.63	FAB3 ALD	330
2.1.66	FAB1 Sputter (AJA)	415
2.1.65	FAB1 E-GUN (AJA)	415
2.1.8	FAB3 E-GUN (VST)	330
2.1.70	FAB (95/12) E-GUN (ODEM)	330
2.1.83	FAB (Lab 95/105) Vacuum Thermal Evaporator - Organic	330
2.1.84	FAB (Lab 95/105) Vacuum Thermal Evaporator – non-Organic	330
Analysis and Characterization Equipment		
2.1.68	FAB2 DektakXT (Profilometer)	330
2.1.45	FAB1 Profilometer	330
2.1.52	FAB2 LEXT OLS5000 Microscope	250
2.1.46	FAB2 Microscope (MX-50A)	250
2.1.26	FAB (Lab 95/105) Electrical Test (Probe)	330
2.1.49	FAB (95/12) AFM Nanoscope	330
2.1.77	FAB (95/12) HRSEM Jeol (JSM-IT800)	530
2.1.25	FAB2 Ellipsometer	330



2.1.74	FAB (Lab 95/105) Ellipsometer-RC2	415
2.1.72	FAB (Lab 95/105) Ellipsometer-Analysis	165
Etching Process Equipment		
2.1.59	FAB1 DRIE (Cobra)	330
2.1.58	FAB1 DSIE (Estrelas)	330
2.1.12	FAB1 IBM (Ion Beam Milling)	330
2.1.24	FAB1 XACTIX	330
3D Printing Equipment and lab		
2.1.81	FAB (Lab 95/105) SIJ-S150 Printer	415
2.1.82	FAB (Lab 95/105) BiO X6 Printer	415
2.1.71	FAB (Lab 95/105) Formlabs 3D Printer Form 3B	250
2.1.78	FAB (Lab 95/105) Chemical hood 5	250
2.1.79	FAB (Lab 95/105) Chemical hood 6	250
2.1.80	FAB (Lab 95/105) Biological hood	165
Packaging Equipment		
2.1.76	FAB (Lab 95/12) Wire bonder TPT	330
2.1.17	FAB Ilanot Wire Bonder	330
2.1.23	FAB2 Wafer Bonding	330
2.1.28	FAB Dicer	330
Other Equipment		
2.1.85	FAB3 High-Temperature Split-Tube Furnace	330
2.1.39	FAB2 NanoNex-B200 (Nano Imprint)	330
2.1.40	FAB3 Laser Drilling	250
2.1.41	FAB1 RTP (Rapid Thermal Processing)	330
2.1.50	FAB2 Spray Coater	250
2.1.69	FAB3 Micrometer Sony	250
2.1.62	Ilanot CO2 Laser	330
2.1.16	FAB Ilanot Nanomanipulator	330
2.1.6	Materials	1



מדיניות עבודה במעבדות מרכז הננופאבריקציה: תנאים כלליים למנויים

1. רכישת מנוי:

- רכישת מנוי מתבצעת ביחידות של 10,000 ₪ (יחידת מנוי אחת).

- ניתן להעביר סכום גבוה יותר, ביחידות של 0.1 (למשל 12,000 ₪ = 1.2 יחידות מנוי).

2. סבסוד BGU:

- כל העברה של 10,000 ₪ ומעלה מזכה בפקטור של פי 3.

- לדוגמה: העברת 10,000 ₪ תזכה את החוקר ב- 30,000 ₪ לשימוש במעבדה.

3. חובת יתרת זכות, לוחות זמנים והתראות להסדרת חוב:

- עם קבלת החשבון החודשי על החוקר לבדוק כי הוא נמצא ביתרת זכות של לפחות 4,000 ₪.

החוקר מתבקש לבצע העברה חדשה בסך 10,000 ₪ על מנת לא להיכנס למינוס.

- חוקר שיתרתו אפסית או שלילית:

- יקבל התראה אוטומטית ראשונה בדרישה להסדרת היתרה.

- אם היתרה לא תוסדר תוך 10 ימים ממועד ההתראה – לא יינתנו שירותי פאב לחוקר

עד להסדרת החוב במלואו (לא יורשה להיכנס למעבדות לבצע עבודה עצמאית ולא יוכל

לקבל את שירותי הפאב).

5. תעריפים וזמני חיוב:

- התעריפים המוצגים הם לפי שעה, אלא אם צוין אחרת.

- החיוב עבור עבודה יתבצע לפי מקטעים של 15 דקות.

6. צפייה במידע האישי:

לכל משתמש ישנה אפשרות לצפות בנתונים line-on על ידי כניסה לחשבון במערכת



Ben-Gurion University of the Negev
The Nano-Fabrication Center